(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-136474

(43)公開日 平成7年(1995)5月30日

(51) Int.Cl.⁶

識別紀号

庁内整理番号

技術表示箇所

B01D 65/06

8014-4D

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 4 頁)

(21)出願番号

特願平5-308589

(22)出願日

平成5年(1993)11月16日

(71)出願人 000002901

ダイセル化学工業株式会社

大阪府堺市鉄砲町1番地

(72)発明者 中塚 修志

兵庫県姫路市網干区新在家1239番地 ダイ

セル化学工業株式会社総合研究所内

(72)発明者 阿瀬 智暢

東京都千代田区霞が関3丁目8番1号 ダ

イセル化学工業株式会社東京本社内

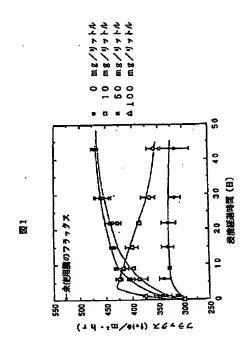
(74)代理人 弁理士 二浦 良和

(54) 【発明の名称】 濾過膜モジュールの洗浄方法

(57)【要約】

【目的】 未透過物質の付着により目詰まりを生じた濾 過膜モジュールに対し、特定の薬剤による簡便な洗浄方 法を提供する。

【構成】 表流水の水浄化システムにおける濾過膜モジ ュールの洗浄において、濃度5~95mg/リットルの NaClO溶液に濾過膜モジュールを浸漬する方法であ って、該濃度と浸漬時間の積が1×10°~7×10 ⁴ (mg/リットル) ・h であることを特徴とし、水浄 化システムが2本以上の建過膜モジュールからなる場合 には、少なくとも1本の越過膜モジュールを使用しなが ら他の濾過膜モジュールを水処理システムに装着したま ま洗浄することもできる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 表流水の水浄化システムにおける濾過膜 モジュールの洗浄において、濃度5~95mg/リット ルのNaC1O溶液に濾過膜モジュールを浸漬する方法 であって、該NaCIO溶液の濃度と浸漬時間との積が 1×10³~7×10⁴ (mg/リットル) ・hの範囲で あることを特徴とする濾過膜モジュールの洗浄方法。

【請求項2】 請求項1記載の濾過膜モジュールの膜材 質が酢酸セルロースであることを特徴とする濾過膜モジ ュールの洗浄方法。

【請求項3】 2本以上の濾過膜モジュールからなる水 処理システムにおいて、少なくとも1本の濾過膜モジュ ールを使用しながら他の濾過膜モジュールを水処理シス テムに装着したまま洗浄することを特徴とする請求項1 記載の濾過膜モジュールの洗浄方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、濾過膜モジュールを用 いた水浄化システムの濾過膜モジュールの洗浄方法に関 することにより濾過膜モジュールに付着した非透過物質 を除去し、濾過膜モジュールの機能を回復させる濾過膜 モジュールの洗浄方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、河川水や湖沼水等の表流水から水 道水を得るための水浄化システムとしては、凝集一沈澱 一砂濾過-塩素滅菌工程を経るのが一般的である。この ような工程を実現するためには、凝集池、沈澱池、砂濾 過池、塩素滅菌設備が必要であり、広大な設置スペース を要する。加えて、近年河川等の水源の汚濁に対応し活 30 であることを見い出し、本発明を完成するに至った。 性炭処理システムやオゾン処理システムを付加すること が提案されているが、これらは設置スペースの更なる増 加を招き、新たな問題となっている。これに対し、上記 広大な設備を必要としない濾過膜モジュールを使用した 水浄化システムの実用化が検討されている。

【0003】濾過膜モジュールを用いた表流水の水浄化 システムにおいては、クロスフロー濾過による透過水生 成が一般に行われている。しかしその運転に際しては、 **濾過膜モジュールの濾過膜表面ならびに濾過膜の透過水** ュールの目詰まりを生じる。そこでこのような目詰まり の解除、ならびに付着した非透過物質を除去するため に、透過水の一部を通常運転とは逆向きにろ過膜モジュ ールに供給する逆洗を定期的に実施している。すなわ ち、クロスフロー濾過と逆洗とを交互に実施しながら水 浄化システムの連続運転を実施している。 しかし長期間 の連続運転においては、逆洗だけでは剥離されない非透 過成分の蓄積が生じ、水処理能の低下を招く。そこで数 カ月に1度程度、濾過膜モジュールを薬品で処理をして 濾過膜モジュールの表面などに付着した非透過成分を除 50 著に現れる。

去し、濾過膜モジュールの水処理能を回復させる方法が 行われている。

2

[0004]

【発明が解決しようとする課題】前記薬品による濾過膜 モジュールの洗浄に使用される薬品としては界面活性 剤、酸、アルカリなどがある。しかし、表流水を浄化す るため使用される濾過膜モジュールの洗浄の場合に、例 えば界面活性剤、酵素入り洗剤などを使用した場合に は、洗浄後の濾過膜モジュールのすすぎを完全にしない 10 と薬剤の残存を招き、最終生成物である上水を使用する 人体に悪影響を与える。このような使用薬剤の濾過膜モ ジュールからの除去に対する多大な困難に加え、洗浄水 量の増加を招くことにもなる。さらに界面活性剤を含む 未処理の排水は環境へも悪影響を与える。一方、酸ある いはアルカリなどを使用した場合には、流過膜モジュー ルの洗浄を実施するためには高濃度の薬品洗浄剤の使用 が要求されるが、これは濾過膜モジュール自体の損傷を 招き、洗浄条件の設定も難しい。さらに、使用済み排水 の中和処理などの後処理も必要となり、界面活性剤など し、更に詳しくは特定の薬剤へ濾過膜モジュールを浸漬 20 を使用した場合と同様に排水による水質環境汚染にもつ ながる。そこで表流水を浄化する濾過膜モジュールの洗 浄においては、濾過膜モジュール自体に対する影響が少 なく、安定した洗浄力を有し、浄化システムの現場でも 処理ができる洗浄方法の開発が強く望まれている。

[0005]

【課題を解決するための手段】このような現状に鑑み、 本発明者らは濾過膜モジュールの洗浄に特定濃度のNa CIO溶液を使用したところ、濾過膜モジュールの材質 を損なわず、排水の後処理も不要で、しかも管理が簡便

【0006】すなわち本発明は、表流水の水浄化システ ムにおける濾過膜モジュールの洗浄において、濃度5~ 95mg/リットルのNaClO溶液に濾過膜モジュー ルを浸漬する方法であって、該NaC1〇溶液の濃度と 浸漬時間との積が1×10%~7×10% (mg/リット ル)・hの範囲であることを特徴とする濾過膜モジュー ルの洗浄方法を提供するものである。以下、本発明を詳 細に説明する。

【0007】本発明による洗浄方法が適用できる濾過膜 流出口に、供給水中の非透過成分が蓄積し、濾過膜モジ 40 モジュールとしては、表流水の水浄化システムに用いら れる濾過膜モジュールが好ましく、濾過膜モジュールと しては特に制限はない。濾過膜モジュールの膜形態には プレート・アンド・フレーム型、プリーツ型、スパイラ ル型、チュープラー(管状)型および中空糸型等が挙げ られるが、その全てに適応可能である。さらにその膜材 質としてはポリエーテルスルホン、ポリアクリロニトリ ル共重合体および酢酸セルロースなどの高分子に利用で きる。特に酢酸セルロースはアルカリ性薬剤により分解 され易いため、本発明による洗浄方法における効果が顕

【0008】本発明において使用する薬剤としてはNa C1〇溶液を使用する。NaC1〇は、本来上水道の殺 菌消毒剤として使用されている薬剤であり、本発明にお ける表流水の水浄化システムにおける濾過膜モジュール の洗浄剤として特に好ましい。その濃度は5~95mg **/リットルが好ましく、より好ましくは10~50mg** /リットルである。また、本発明はこのNaC1O溶液 の濃度と濾過膜の洗浄のためNaCIO溶液が濾過膜に 接触している時間との積が1×10³~7×10⁴ (mg /リットル)・h の範囲であることを特徴としている。 すなわち、この積の値が1×10³ (mg/リットル) ・h未満の場合、濾過膜は洗浄剤によって充分に洗浄で きず、濾過膜モジュールの水処理能を回復できない。ま た、稜の値が7×10¹ (mg/リットル) ・ hよりも 大きい場合には、NaCIO溶液による濾過膜モジュー ルの劣化を生じてしまう。従って、この範囲で洗浄する ことにより充分な洗浄効果が期待でき、しかも長期にわ たり洗浄した場合にも濾過膜モジュール自体の変質など も起こらない。

[0009] 本発明による洗浄方法としては、濾過膜モ 20 ジュールをNaC1O溶液に浸漬するものとし、通常、 特に加圧したり、常時NaCIO溶液に水流あるいは振 動などを与える必要はない。沈浄に要する時間は濾過膜 モジュールへの非透過物質の付着程度、用いるNaC 1 〇溶液濃度により異なるが、通常25日以上であれば、 濾過膜モジュールのフラックスは新規使用開始時の少な くとも90%以上に回復する。なお、洗浄時間が長すぎ ると濾過膜の強度が低下するため、洗浄時間の上限は6 0 日以内が好ましいが、経済性や洗浄効果が時間と共に 飽和に近づくことから、40日以下が適当である。

【0010】本発明による洗浄方法においては、濾過膜 モジュールを水浄化システムから取り外して洗浄するこ とも、濾過膜モジュールを水浄化システムに装着したま ま洗浄することも可能である。濾過膜モジュールをシス テムから取り外す場合には、予め用意したNaCIO溶 液に濾過膜モジュールを浸漬することが好ましい。 ― 方、水浄化システムに濾過膜モジュールの洗浄用の回路 の切り替えが用意されている場合には、濾過膜モジュー ルをシステムに装着したまま洗浄することも可能であ る。なお、洗浄用の回路とは、通常使用における透過水 生成用回路とは別の、供給原水の代わりにNaClO溶 液ならびにすすぎ用水を供給され、かつ、洗浄による処 理廃液を排出することのできる回路である。例えば濾過

膜モジュール4本用の水浄化システムにおいて、予め5 本の濾過膜モジュールを設置しておけば、4本の濾過膜 モジュールを運転しながら残り1本の濾過膜モジュール を洗浄することができる。濾過膜モジュールの薬品洗浄 が6カ月に1度の割合で必要とされるなら、洗浄用回路 の濾過膜モジュールをNaClO溶液に36日間浸漬し て洗浄し、36日毎に別の濾過膜モジュールに順番に変 更すればよく、瀘過膜モジュールの洗浄のために水浄化 システムの運転を休止する必要がなくなる。

【0011】本発明におけるNaClOは強力な酸化作 10 用ならびに分解作用を有し、酸素を放出しながらNaC 1となる。よって洗浄による排水処理液としては特別の 処理施設を必要としない。よって、洗浄のための特別の 処理施設なども必要がないため、水浄化システムの現場 において簡便に操作できる。

[0012]

【実施例】以下に参考例および実施例を挙げて本発明を 更に詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるも のではない。

【0013】 (実施例) 水浄化システムにおいて同一条 件で使用した酢酸セルロースの濾過膜モジュールを、 0、10、50および100mg/リットル濃度のNa C1〇溶液に浸漬し、浸漬経過後6、15、22、29 および43日目における、濾過膜モジュールに純水を透 過させた場合のフラックスおよび浸漬経過後22、4 3、63および96日目の濾過膜の引張強度(破断点) を測定した。

【0014】未使用の酢酸セルロースのフラックスは5 50リットル/m²・hrであった。NaClO溶液0 mg/リットルを使用した場合には、45日間の浸漬で 濾過膜モジュールの透過水生成能の回復は全く得られな かった。NaC1O溶液10~50mg/リットルでは 浸漬10日目からほぼ安定した透過水生成能の回復が観 察された。NaClO溶液100mg/リットルを使用 した場合には浸漬5日程度で濾過膜モジュールの透過水 生成能が急速に回復した。しかし7日目以降フラックス が時間の経過と共に下降し、長期の浸渍で濾過膜モジュ - ルの透過水生成能は回復されなかった(図1)。ま た、NaC1〇溶液50mg/リットルに浸漬した濾過 膜の強度は、浸漬後約60日目以降から低下し、濾過膜 の劣化が起こった(表-1)。

[0015]

【表1】

30

777	_
**	•

浸漬時間	濃度×浸漬時間	引張強度低下率。
(日)	[×104 (mg/ リットル)・h]	(%)
2 2	2. 6	5
4 8	5. 2	2
63	7. 6	2 3
96	11. 5	4 5

*1 引張強度低下率= (1-

浸渍後引張強度 浸渍前引張強度

)×100

[0016]

1

【発明の効果】本発明の洗浄方法によれば、濾過膜モジュールの特別の管理を要することなく処理能の回復を行うことができる。しかも水処理システムを休止することなく連続運転しながら洗浄することも可能となる。さらに、NaClOは強アルカリ、強酸あるいは界面活性剤

などと異なり中和その他の後処理が不要であり、水浄化 処理場において簡便に使用できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 濾過膜モジュールのフラックス回復に対する NaClO濃度の影響

[図1]

⊠1 .

